



특 허 증

CERTIFICATE OF PATENT

특 허 제 10-1240237 호

(PATENT NUMBER)

출원번호
(APPLICATION NUMBER)

제 2013-0001946 호

출원일
(FILING DATE:YY/MM/DD)

2013년 01월 08일

등록일
(REGISTRATION DATE:YY/MM/DD)

2013년 02월 28일

발명의명칭 (TITLE OF THE INVENTION)

오피수 시료 전처리 시스템 및 이의 운용방법

특허권자 (PATENTEE)

(주) 이에이치솔루션(110111-4*****)

서울특별시 종로구 종로 19 르메이에르 종로타운 840호

발명자 (INVENTOR)

등록사항란에 기재

위의 발명은 「특허법」에 따라 특허등록원부에 등록
되었음을 증명합니다.

(THIS IS TO CERTIFY THAT THE PATENT IS REGISTERED ON THE REGISTER OF THE KOREAN
INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE.)

2013년 02월 28일



특 허 청 장 김 호 원

COMMISSIONER, THE KOREAN INTELLECTUAL PROPERTY OFFICE



연차등록료 납부일은 설정등록일 이후 4년차부터 매년 02월 29일까지이며 등록원부로 권리관계를 확인바랍니다.